

证书号第 3032710 号



发明专利证书

发明名称：一种多通道碳化硅平板陶瓷膜支撑体的制备方法及其应用

发明人：丘助国;翁志龙;洪昱斌;蓝伟光

专利号：ZL 2015 1 0569892.1

专利申请日：2015 年 09 月 09 日

专利权人：三达膜科技（厦门）有限公司

地址：361000 福建省厦门市集美区天凤路 167-172 号厂房四楼第六单元

授权公告日：2018 年 08 月 14 日

授权公告号：CN 105236986 B

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 09 月 09 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨

